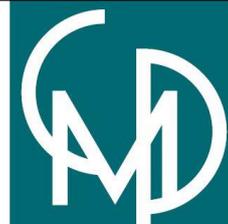


公益社団法人精密工学会 プラナリゼーションCMP とその応用技術専門委員会  
第146回研究会【会員の会員による会員のための研究会】開催ご案内

このたび、プラナリゼーションCMP 専門委員会では、下記のとおり【会員の会員による会員のための研究会】と題して第146回研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。なお、研究会終了後、情報交換会を行いますので、是非ご参加下さい。



日時：2015年12月18日（金）13:00～19:00

（研究会・・・12:45～17:10 9F「スズラン」、情報交換会・・・17:30～19:00 8F「スイセン」）

開催場所：プラザエフ（JR 四ッ谷駅麴町口から徒歩1分）

東京都千代田区六番町15（TEL：03-3265-8111）

内 容：

12:40～12:45 開会挨拶

檜山委員長

12:45～ 前回議事録の確認

12:50～17:00 話題提供

**「テーマ：会員の、会員による、会員のための研究会」**

12:50～12:55 趣旨説明

磯部幹事・畝田幹事

1) 12:55～13:15 スラリーろ過におけるゼータポテンシャルの影響

日本インテグリス株式会社 橋迫史明氏

2) 13:15～13:35 革新的CMP コンディショナの開発におけるCMP工程のサイエンス化への一考

アイゼン株式会社 山下保喜氏・村田安規氏

3) 13:35～13:55 Si 薄膜を中間層とする常温接合技術—平坦化技術との融合の提案

ランテクニカルサービス株式会社 松本好家氏

4) 13:55～14:15 小径基板洗浄機のための短軸自動偏心機構とリンス機構の開発

並木精密宝石株式会社 坂本昌隆氏・青田奈津子氏・石田悠宗氏・曾田英雄氏

5) 14:15～14:35 CMP スラリー濾過用フィルターのご紹介

株式会社ロキテクノ 永目仁隆氏

6) 14:35～14:55 パッドコンディショニングについて

旭ダイヤモンド工業株式会社 東田 充氏

.....  
14:55～15:10 休憩  
.....

7) 15:10～15:30 精密研磨における真空吸着フィルム「Q-Chuck」の説明と使用方法について

丸石産業株式会社 矢島利康氏

8) 15:30～15:50 30MPa 超高压洗浄技術 —新型HPMJ(High Pressure Micro Jet) の紹介—

旭サナック株式会社 小林義典氏

<年末特別企画>

**10) 16:10～17:00 そうだったのか大河ドラマ！「花燃ゆ」撮影現場こぼれ話**

俳優、長州言葉指導師 一岡裕人氏

<概要> 年末恒例特別企画！！今回は今年の大河ドラマ「花燃ゆ」で長州言葉指導をされていた俳優の一岡裕人さんにドラマの裏話などをお話しいたします。一岡さんは大村益次郎役でドラマにも出演されました。ドラマに深く関わった一岡さんならではの話をとお楽しみください。



**俳優、長州言葉指導師、講演、スイミングコーチ**

1985年デビュー後、マキノ雅弘監督に直接指導を受けドラマや舞台に出演。現在設立46年になる老舗芸能プロダクション、エム・スリーは社名が(有)グレーに変更され芸能活動して居ります。NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」や大河ドラマ「龍馬伝」「八重の桜」「花燃ゆ」の長州言葉指導の傍ら映画、ドラマ、CMなどに出演中です。

「一意専心」を心がけ真摯な態度で一歩ずつ成長して居ります。

17:00～ その他（事務連絡）

17:10～ 閉会の挨拶

17:30～19:00 情報交換会

**参加費：**

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円）
  2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録）
  3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）
- ※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。  
 ※参加費にはプロシーディング代、懇親会費が含まれます。  
 ※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。  
 ※準備の都合上、懇親会ご参加有無について必ず記入をお願いいたします。

お申込み・お問合せ先：「プラナリゼーションCMP 専門委員会」事務局（三上）行き  
 TEL：03-5117-2225, FAX：03-5117-2223, E-mail：[mikami@global-net.co.jp](mailto:mikami@global-net.co.jp)

**2015年12月18日（金）開催 第146回研究会 参加申込書**

会員 / 一般（いずれかにチェックしてください）

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会		技術交流会
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		